

2026 年 1 月吉日

会員各位

2025 年度第 3 回晶析分科会 開催のご案内

(一社) 日本粉体工業技術協会 晶析分科会
コーディネータ 同志社大学 白川善幸
副コーディネータ (公財) 塩事業センター 正岡功士
代表幹事 ノリタケ(株) 伊藤雅章
協賛：粉体工学会、化学工学会、日本海水学会、日本セラミックス協会

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より分科会活動にご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

このたび晶析分科会は、(一財) ファインセラミックスセンター (JFCC) 様のご協力により、微構造解析における見える化技術に関する下記の講演会&見学会を開催することになりました。JFCC は、プロセス・材料技術とナノ構造解析・計算科学により、次世代技術を研究する機関で、今回は微構造解析における見える化技術を中心に、受託研究および試験評価に用いられる各種装置の見学とポスター展示による技術紹介を行うとともに、(株)日立ハイテク様よりその場観察技術の講演を行っていただきます。

貴重な機会と存じますので、多くの皆様にご参加いただきたく、ご案内申し上げます。

敬具

記

1. 開催日時

2026 年 3 月 6 日 (金) 13:15~18:15 (技術交流会含む)

2. 開催場所

一般財団法人 ファインセラミックスセンター (JFCC)

<https://www.jfcc.or.jp/access/>

講演会&見学会：研修室 1~2 技術交流会：食堂

3. 内容

講演会および JFCC 見学会

4. 定員：40 名

5. 参加費：日本粉体工業技術協会会員および協賛会員 5,000 円 [うち消費税等 455 円]
非会員 7,000 円 [うち消費税等 636 円]
[消費税等込 / 税率 10%]

6. 登録番号 T8130005012383

7. 分科会プログラム

12:50~13:15 受付

13:15~13:20 開会挨拶

13:20~14:10 FIB-SEM を用いた無機材料の 3 次元構築~Ga-FIB とプラズマ FIB~

(一財) ファインセラミックスセンター ナノ構造研究所 電子顕微鏡基盤グループ
吉田 竜視氏

14:10～14:20 休憩
14:20～15:10 TEM/STEM によるガス導入加熱時のその場観察
(株)日立ハイテク コアテクノロジー&ソリューション事業統括本部
CT システム製品本部 CT ソリューション開発部 半導体解析グループ 仲野 靖孝氏
15:10～15:20 休憩
15:20～15:35 JFCC 紹介
15:35～16:40 JFCC 見学
16:40～16:45 閉会挨拶
16:45～18:15 技術交流会（食堂）

8. 参加申込：下記をご記入の上、E-mail にてお申し込みください。

件名：2025年度第3回晶析分科会（3月6日）参加申し込み

（本文）

上記講演会への参加を申し込みます。

御氏名 :
御所属 :
御役職 :
御住所 :
Tel :
E-mail :

会員種別： 日本粉体工業技術協会会員および協賛会員名、または非会員

申込先： 一般社団法人日本粉体工業技術協会 晶析分科会 代表幹事 伊藤 雅章

E-mail: crystallization@noritake.com ※ (at) は @ に置き換えて下さい

9. 申込締切：2026 年 2 月 27 日（金）

10. 注意事項

- ・発熱・咳等の症状がみられる場合は出席をご遠慮ください。
- ・インボイス制度対応のため、領収書の書式が変わりました。同一企業から複数名お申込み等で個人名が必要な場合は、お申込時にご連絡ください。

個人情報の管理について：

いただいた個人情報は当分科会が責任をもって管理し、当分科会と日本粉体工業技術協会からの案内のみに使用します。他の用途には一切使用しません。

以上